

研究評価委員会
「次世代プリントドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」(中間評価)分科会
現地調査会 議事要旨

1. 日 時：平成 27 年 8 月 24 日 (月) 13:30~18:00

2. 場 所：産業技術総合研究所つくば中央内 JAPER A 会議室、NEC つくば研究所内会議室

3. 出席者 (敬称略、順不同)

<分科会委員>

分科会長 北村 孝司 千葉大学 学術研究推進機構産業連携研究推進ステーション 副所長 名誉教授
分科会長代理 半那 純一 東京工業大学 像情報工学研究所 教授
委員 岡田 裕之 富山大学 大学院理工学研究部 評議員・副学部長 教授
委員 蔵田 哲之 三菱電機株式会社 液晶事業統括部 役員理事 統括部長
委員 服部 励治 九州大学 産学連携センター プロジェクト部門 フォトニックシステム領域 教授
委員 藤本 潔 公益財団法人北九州産業技術推進機構 産学連携統括センター 産学連携担当部長
委員 村田 英幸 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 評議員 教授

<推進部署>

山崎 知巳 NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 部長
畠山 修一 NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主任研究員
安藤 彰朗 NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主査
風間 伸吾 NEDO 電子・材料・ナノテクノロジー部 主査

<実施者>

阿部 均 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 理事長
井上 博史 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 専務理事
鎌田 俊英 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 研究部長
三島 康由 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 産総研室長
池田 和隆 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 研究試作課長
近藤 均 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 研究員
大幸 宏之 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 技術戦略担当
正木 達夫 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 総務部長
山川 浩一 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 業務部長
西 眞一 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 NEC 分室長
氏家 孝二 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 企画調査担当部長
小田 正明 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 標準化担当部長
高橋 達見 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 標準化担当部長
竹内 寛 次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合 知財担当部長

<評価事務局等>

小川ゆめ子 NEDO 技術戦略研究センター 研究員
佐藤 嘉晃 NEDO 評価部 部長
坂部 至 NEDO 評価部 主査

4. 議事次第

- 1)開会
- 2)プロジェクト概要説明
- 3)試験設備の現地調査
- 4)補足説明・質疑応答
- 5)閉会

5. 議事要旨

全て、非公開で行われた。

以 上